Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych I stopnia – semestr zimowy (2022Z)

SEMESTR V

PONIEDZIAŁEK / **Monday**

Grupa godz.	MXUSM-151	MXIFO-151	MTIFO-151	IPAUT-151	IPIPM-151	MTMKM-151	MTMIN-151	IPROB-151	MTESP-151	MTTMU-151
8^{15} - 9^{00}	**Electric metrology** Lecture 206 GM		**PMP** lab. s. 228			**WTP** l. + p. ½ gr. s. 605, 625	**ZAJ** proj. I poł. sem. s. 207, 225			
9^{15} - 10^{00}				**PA2** lab. s. 227						
10^{15} - 11^{00}	**MDR** Lecture 206 GM					**UAP** w. s. 603	**PTS** lab. II poł. sem. s. 137	**MTL** proj. s. 308	**EL3** lab. s. 405	**ZAJ** proj. I poł. sem. s. 207, 225
11^{15} - 12^{00}					**PMP** lab. s. 228					
12^{15} - 13^{00}	**IAD** Lect. 206 GM		**OI1** ćw. s. 522			**ZAJ** proj. I poł. sem. s. 207, 225	**PTS** w. + l. I poł. sem. s. 16	**SSR** w. + l. s. 519		**PTS** w. I poł. sem. s. 16
13^{15} - 14^{00}		**FoP** Lecture 14 GM		**MTL** proj. s. 308						
14^{15} - 15^{00}			**FOT** w. s. 517	**SPC** w. s. 519		**NM1** w. I poł. sem. **NM2** proj. II. poł. sem. s. 16	**NM1** w. I poł. sem. s. 16	**SPC** w. s. 519	**PMP** lab. s. 228	
15^{15} - 16^{00}										
16^{15} - 17^{00}								**SPC** ćw. s. 519		
17^{15} - 18^{00}										

WTOREK / **Tuesday**

Grupa godz.	MXUSM-151	MXIFO-151	MTIFO-151	IPAUT-151	IPIPM-151	MTMKM-151	MTMIN-151	IPROB-151	MTESP-151	MTTMU-151
8^{15} - 9^{00}	**ELV/ Optical Fiber Technology** Lecture 513 GM	**Optical Fiber Technology** Lecture 513 GM	**PMP** – wykład s. 11							
9^{15} - 10^{00}										
10^{15} - 11^{00}	**Fluid mechanics I** Lecture 603 GM		**Język obcy 5 – ćwiczenia** sale (140, 146, 206, 244, 336, 422, 522)							
11^{15} - 12^{00}										
12^{15} - 13^{00}	**ELV/ Instrumental optics** Lecture 513 GM	**Instrumental optics** Lecture 513 GM	**FOT** lab. s. 503, 504	**ZAJ** proj. I poł. sem. s. 207, 225	**MSI** w. s. 146	**WTP** w. I poł. sem. s. 603	**PMP** lab. s. 228	**EL3** lab. s. 405	**PA2** lab. s. 227	**AKU** lab.
13^{15} - 14^{00}										
14^{15} - 15^{00}	**Robotics** Lect. + Lab. 703 GM		**OI1** w. s. 517	**MTL** proj. s. 420 A		**NWP** l. + p. 14-16 l. + p. ½ gr. s. 609, 620				
15^{15} - 16^{00}							**PA2** lab. s. 227	**PMP** lab. s. 228	**IP2** proj. s. 207, 225	**EL3** lab. s. 405
16^{15} - 17^{00}						**NM2** lab. ½ gr. I poł. sem. s. 605, 615				
17^{15} - 18^{00}										

Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych I stopnia – semestr zimowy (2022Z)

SEMESTR V

ŚRODA / Wednesday

Grupa godz.	MXUSM-151	MXIFO-151	MTIFO-151	IPAUT-151	IPIPM-151	MTMKM-151	MTMIN-151	IPROB-151	MTESP-151	MTTMU-151
8^{15} - 9^{00}	**MPR** L. + Lab. s. 420B GM	**Instrumental optics** Tutorial 513 GM	**EL3** lab. s. 405	**MTL** w. s. 16	**ZAJ** proj. I poł. sem. s. 207, 225	**UAP** lab. s. 605, 615	**PTS** lab. II poł. sem. s. 137	**MTL** w. s. 16		**PA2** lab. s. 227
9^{15} - 10^{00}										
10^{15} - 11^{00}		**OFT** Lab. 504 GM		**UPA** w. I poł. sem. s. 716 **UPA** lab. II poł sem. s. 229	**PTS** lab. co 2 tyg. s. 308A		**EPM** w. s. 206	**ZAJ** proj. I poł. sem. s. 207, 225	**MTL** lab. II poł. sem. s. 137	**PMP** lab. s. 228
11^{15} - 12^{00}			**PA2** lab. s. 227							
12^{15} - 13^{00}		**Fundamentals of Photonics** Lab. 503/504 GM			**PTS** lab. co 2 tyg. s. 308A		**EPM** lab. co 2 tyg. s. 405	**PTS** lab. co 2 tyg. s. 308A	**MATLA** w. I poł sem. w. 336 **ZSDO** II poł. sem. s. 232	
13^{15} - 14^{00}										
14^{15} - 15^{00}	**Fluid mechanics I** Lab. 228 GM		**ROB** – wykład s. 11							
15^{15} - 16^{00}										
16^{15} - 17^{00}										
17^{15} - 18^{00}										

CZWARTEK / Thursday

Grupa godz.	MXUSM-151	MXIFO-151	MTIFO-151	IPAUT-151	IPIPM-151	MTMKM-151	MTMIN-151	IPROB-151	MTESP-151	MTTMU-151
8^{15} - 9^{00}				**EL3** lab. s. 405	**PA2** lab. s. 227	**NM2** lab. ½ gr. I poł. sem. s. 605, 615	**TUM, TOE** w. s. 146, lab. I poł. sem. 137		**ZSDO** w. s. 716	**PTS** lab. II poł. sem. s. 137
9^{15} - 10^{00}	**IAD** Proj. II poł. sem. 718 GM									
10^{15} - 11^{00}								**PTS** lab. co 2 tyg. s. 308A	**MTL** lab. II poł. sem. s. 137	**AKU** w. gr. 140
11^{15} - 12^{00}	**MDR** Pro. + Lab.				**SPC** ćw. s. 244	**EL3** lab. s. 405	**TUM, TOE** w. + proj. s. 146			
12^{15} - 13^{00}		**Fundamentals of Photonics** Lecture 716 GM	**MTO** w. s. 336	**PTS** w. s. 16	**PTS** w. s. 16			**PTS** w. 16	**ZAJ** proj. I poł. sem. s. 207, 225 **ZSDO** II – poł. sem. lab. s. 232	**GRK** w. + l. s. 140
13^{15} - 14^{00}										
14^{15} - 15^{00}		**Opto-electronic Materials** Lecture + Lab. 716 GM	**FOT** w. s. 336	**PTS** lab. co 2 tyg. s. 308A	**MEN** w. + p. s. 422	**PMP** lab. s. 228	**EL3** lab. s. 405	**PA2** lab. s. 227	**PRW/AWI** w. + p. s. 146	**PPCZ** w. I poł. sem. s. 207
15^{15} - 16^{00}										
16^{15} - 17^{00}										
17^{15} - 18^{00}										

Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych I stopnia – semestr zimowy (2022Z)

SEMESTR V

PIĄTEK / Friday										
Grupa godz.	**MXUSM-151**	**MXIFO-151**	**MTIFO-151**	**IPAUT-151**	**IPIPM-151**	**MTMKM-151**	**MTMIN-151**	**IPROB-151**	**MTESP-151**	**MTTMU-151**
8^{15} - 9^{00}	**3DCA** Tutorial 420A GM		**ZAJ** – wykład (I połowa semestru) s. 11							
9^{15} - 10^{00}										
10^{15} - 11^{00}	**Fine Machine Design III** Lecture / Project 517 GM		**Język obcy 5 – ćwiczenia** sale (206, 244, 336, 522, 703)							
11^{15} - 12^{00}										
12^{15} - 13^{00}			**MTO** lab. s. 522, 504	**SPC** ćw. s. 703	**MSI** lab. + proj. s. 308	**WTP** l. + p. ½ gr. s. 605, 625			**IP1** lab. s. 225	**FRO** w. + l. s. 146
13^{15} - 14^{00}				**PMP** lab. s. 228		**NWP** l. + p. ½ gr. s. 609, 620				
14^{15} - 15^{00}			**ZAJ** proj. I poł. sem. s. 207, 225		**EL3** lab. s. 405	**PA2** lab. s. 227				**PTS** lab. II poł. sem. s. 137
15^{15} - 16^{00}										
16^{15} - 17^{00}										
17^{15} - 18^{00}										

	Tryb zdalny (remote)
	Zdalny mieszany (remote hybrid)
	Stacjonarny mieszany (face-to-face hybrid)
	Stacjonarny (in line)

Przyjęte skróty:

3DCA - 3D CAD applications
AKU - Podstawy akustyki i elektroakustyki
AWI - Aplikacje w zastosowaniach inżynierskich
EL3 - Elektronika 3
EPM - Elementy i podzespoły mechatroniczne
FIB - Fizykomedyczne podstawy inżynierii biomedycznej
FOT - Podstawy fotoniki
FRO - Fotografia - systemy realizacji obrazu
GRK - Grafika komputerowa
IAD - Industrial automata and devices
IP1 - Informatyka w systemach pomiarowych 1
IP2 - Informatyka w systemach pomiarowych 2
IS1 - Informatyka w systemach pomiarowych 1
JAV - Programowanie obiektowe (JAVA)
JO5 - Język obcy 5
LBV - LabView
MDR - Mechatronic drives
MEN - Metody numeryczne
SMP - Systemy pomiarowe
SPC - Sterowanie procesów ciągłych
SSR - Sensoryka robotów
TOE - Technologia obwodów elektronicznych
TPW - Teoria Pomiarów Współrzędnościowych
TUM - Technologia urządzeń mechatroniki
MEP - Metrologia przemysłowa
MPR - Matlab programming
MSI - Metody sztucznej inteligencji
MTL - Programowanie w systemie MatLab
MTM - Materiały funkcjonalne w urządzeniach mechatroniki
MTO - Materiałoznawstwo optoelektroniczne
NM1 - Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatroniki 1
NM2 - Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatroniki 2
NWP - Współczesne narzędzia wspomagające projektowanie
OI1 - Optyka instrumentalna 1
PA2 - Podstawy automatyki 2
PMP - Podstawy mechaniki płynów
PPCZ - Podstawy percepcji człowieka
PRW - Przedmiot wariantowy
PSAiR - Przetwarzanie sygnałów IAiR
PTS - Przetwarzanie sygnałów
ROB - Robotyka
ROBO - Robotics
UAP - Urządzenia automatyzacji produkcji
UPA - Urządzenia pomiarowe automatyki
WF - Wychowanie fizyczne 5
WTP - Wybrane techniki pomiarów
ZAJ - Zarządzanie jakością
ZSDO - Zaawansowane systemy diagnostyki obiektów technicznych